



ID contributo: 4

Tipo: **non specificato**

Substrates, polishing, coatings and metrology for 2nd generation GW detectors

giovedì 20 ottobre 2011 14:45 (30 minuti)

Relatore: PINARD, Laurent (Laboratoire des Matériaux Avancés - Lyon)

Classifica Sessioni: Mirrors - II